Приложение

к Положению о разработке наименований квалификаций

и требований к квалификации, на соответствие которым проводится

независимая оценка квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 12 декабря 2016 г. N 726н

Структура

проекта наименования квалификации и требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации [<1>](#P140) | Наименование квалификации | Наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации | Уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом | Положения профессионального стандарта | | | Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации, и реквизиты этого акта | Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по соответствующей квалификации | Срок действия свидетельства о квалификации | Дополнительные характеристики (при необходимости): наименование профессии рабочего, должности руководителя, специалиста и служащего в соответствии с ЕТКС, ЕКС [<2>](#P141) с указанием разряда работы, профессии/категории должности/класса профессии |
| код трудовой функции | наименование трудовой функции | дополнительные сведения (при необходимости) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|  | Специалист в области разработки наногетероструктурных СВЧ- монолитных интегральных схем  (6 уровень квалификации) | Инженер-конструктор в области производства наногетероструктурных СВЧ-монолитных интегральных схем. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от «03» февраля 2014 г. №70н. | 6 | А/01.6 | Разработка топологии тестовых структур и топологии МИС СВЧ, разработка файлов для электронной литографии и изготовления фотошаблонов. | - | - | 1. Документ, подтверждающий наличие высшего/ неоконченного высшего образования не ниже уровня бакалавриата по одному из направлений:  «Электроника и микроэлектроника»; «Электроника и наноэлектроника»; «Нанотехнологии и микросистемная техника».  ИЛИ  1. Документ, подтверждающий наличие высшего/ неоконченного высшего образования.  2. Документ о профессиональной переподготовке, подтверждающий освоение искомой квалификации. | 3 года | - | |
| 6 | А/02.6 | Подготовка конструкторской документации для запуска МИС СВЧ в производство. |
| 6 | А/03.6 | Разработка методики испытаний, контроля и отбраковки наногетероструктурных МИС СВЧ. |

<1> Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации.

<2> ЕТКС - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.